MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Search scope: JP; Claims, Title or Abstract

Years: 1971-2002

Text: Patent/Publication No.: JP10140150

[no drawing available]

Order This Patent Family Lookup Citation Indicators

Go to first matching text

# JP10140150 A PHOSPHOR AND PRODUCTION OF PHOSPHOR FUTABA CORP

Inventor(s): ;TOKI HITOSHI ;SATO YOSHITAKA ;ITO SHIGEO ;YAMAMOTO AKIRA ;SUDA JUNKO Application No. 08293934 JP08293934 JP, Filed 19961106,A1 Published 19980526

Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a phosphor which contains oxygen defects, has a low resistance, and is usable for a low-speed electron beam by using suitable amts. of compds. of Ln, Al, Ga, and Re as phosphor materials and by baking in a neutral or reducing atmosphere.

SOLUTION: Suitable amts. of compds. of Ln, Al,  $\dot{G}a$ , and Re, i.e., raw materials of a phosphor represented by the formula:  $Ln_3(Al_{1-x}Ga_x)_5O_{12}$ : Re (wherein Ln is Y, La, or Gd; and Re is Tb, Ce, Eu, or Tm), are baked in a nitrogen or reducing atmosphere (e.g. 1,500–C, 2hr) to give a phosphor which has a content of a solid soln. of Ga of 40–80%, contains oxygen defects due to falling away of a part of oxygen atoms, and is represented by the formula:  $Ln_3(Al_{1-x}Ga_x)_5O_{12(1-y)}$ : Re

(wherein (x) is 0.4-0.8; and (y) is  $5710^{-7}-3710^{-5}$ ). Here, the molar ratio (%) of Re to Ln is 0.5-4.5. The obtd. phosphor has a low resistance and exhibits an emission luminance enough for the practical use for a low-speed electron beam.

Int'l Class: C09K01180; H01J02920

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-140150

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.Cl.<sup>8</sup>

識別記号

CPP

FI C09K 11/80

CPP

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

C09K 11/80 H01J 29/20

H01J 29/20

(74)代理人 弁理士 西村 教光

最終頁に続く

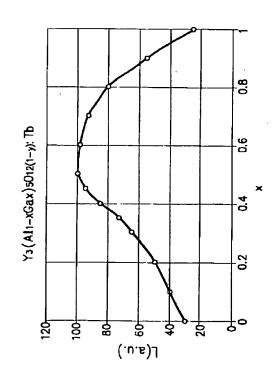
(21)出願番号	<b>特顧平8-293934</b>	(71)出顧人 000201814 双葉電子工業株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)11月6日	千葉県茂原市大芝629
		(72)発明者 土岐 均
		千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
	•	会社内
		(72)発明者 佐藤 養孝
		千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
		会社内
		(72)発明者 伊藤 茂生
		千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
		会社内

(54) 【発明の名称】 蛍光体及び蛍光体の製造方法

# (57)【要約】

【課題】硫化物系以外の高抵抗の蛍光体を導電物質を添加することなく低抵抗とし、低速電子線用として使用可能とする。

【解決手段】 $Y_10_138.5g$ ,  $A1_10_118.3g$ ,  $Ga_10_122.5g$ ,  $Tb_10_13.3g$  をそれぞれ秤量し、エタノール中で分散後乾燥し、 $BaF_1$ を0.3mol/YAG1mol添加して混合した。窒素雰囲気下、1500°Cで 2 時間焼成する。蛍光体 $Y_1(Al_{0.1}Ga_{0.1})_10_1$ : Tb を得る。Tbの濃度は5mol%/Y1molである。同様にGaの固溶比を変えて種々の蛍光体を合成する。これら蛍光体を用いた蛍光表示管の発光輝度を評価する。Gaの固溶比を40%~80%とすれば、酸素原子の一部が抜けて酸素欠陥が生じた蛍光体である $Y_1(Al_{1.1}Ga_1)_10_1$ : Tb (但し、X=0.4 ~0.8 、Y=5 × $10^{-1}$ ~3 × $10^{-1}$ ) を得る。この蛍光体は抵抗が小さく、低速電子線用蛍光体として実用的な発光輝度を示す。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Ln, (Al, Ga,)

 $_{5}$   $O_{11(1-5)}$  : Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.4~0.8、y=5×10<sup>-5</sup>~3×10<sup>-5</sup>) で表される蛍光体。

【請求項2】 1 molo前記Lnに対する前記Reo mol%が、 $0.5 \sim 4.5$ の範囲にあることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項3】  $Ln_1$  ( $A1_{1-1}$   $Ga_1$ ),  $O_{11}$ : Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu) で表される蛍光体を、中性又は還元性雰囲気でx=0.  $4\sim0$ . 8となるように合成することにより、 $Ln_1$  ( $A1_{1-1}Ga_1$ ),  $O_{12(1-1)}$ : Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.  $4\sim0$ . 8、 $y=5\times10^{-1}\sim3\times10^{-5}$ ) で表される酸素欠陥を有する蛍光体を製造する蛍光体の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子の加速電圧が 1 k V 以下である低速電子線用蛍光体の改良に関するも のである。

#### [0002]

【従来の技術】電界で加速した電子を射突させて発光させる蛍光体においては、電子の加速電圧が1kV以下のものは、通常低速電子線用蛍光体と呼ばれる。低速電子線用蛍光体では、蛍光体の表面に電子がチャージしないように蛍光体自体の抵抗が低いことが求められる。現在、このような条件を満たす蛍光体としては、ZnS:Ag等の硫化物蛍光体が知られている。しかしながら、この硫化物蛍光体は電子線の照射によって分解・飛散し、この蛍光体を利用した発光素子内にあるカソードの劣化を引き起し、その結果として該発光素子の寿命を低下させるなど信頼性の点で問題を抱えている。

【0003】このような問題を解決するためには、電子線が射突しても分解しにくい組成の蛍光体が必要であるが、このような材料は絶縁物であることが多く、抵抗が低いという低速電子線用蛍光体の条件に合わない場合が多い。

【0004】しかしながら最近では、抵抗が低くて、しかも電子の射突によって分解しにくい蛍光体が開発されており、例えば2nGa,O,:Mnや2nGa,O,などが提案されている。また、絶縁性の蛍光体にIn,O,などの導電物質を添加して蛍光体膜の抵抗を下げるという手段も提案されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】抵抗が低くて、しかも電子の射突によって分解しにくい蛍光体、例えば前述した $ZnGa_1O_4:Mn$ や $ZnGa_2O_4$ などは、発光輝度が低く、実用化するにはさらに改良が必要である。

【0006】また、絶縁性の蛍光体に導電物質を添加する方法では、導電物質による無効電流が増え、これによる発熱などが信頼性低下の原因になってしまう。

【0007】硫化物系以外の高抵抗の蛍光体を、導電物 05 質を添加することなく何らかの手段によって低抵抗とすることができれば、低速電子線用として使用することが 可能である。本発明は、このように低速電子線用として使用可能な蛍光体を提供することを目的としている。

#### [0008]

10 【課題を解決するための手段】請求項1に記載された蛍光体は、 $Ln_{1}$  ( $A1_{1}$ ,  $Ga_{1}$ ),  $O_{12(1)}$ ): Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.  $4\sim0$ . 8、 $y=5×10<math>^{-1}\sim3\times10^{-1}$ ) で表される。

5 【0009】請求項2に記載された蛍光体は、請求項1 記載の蛍光体において、1mo1の前記Lnに対する前記Reomo1%が、 $0.5\sim4.5$ の範囲にあることを特徴としている。

【0010】請求項3に記載された蛍光体の製造方法
20 は、Ln, (Aling Ga,), On: Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm) で表される蛍光体を、中性又は還元性雰囲気でx=0.4~0.8となるように合成することにより、Ln(Aling Ga,), Onition: Re (但し、Ln
25 = Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.4~0.8、y=5×10<sup>-1</sup>~3×10<sup>-1</sup>)で表される酸素欠陥を有する蛍光体を製造することを特徴としている。

#### [0011]

30 【発明の実施の形態】本発明によれば、実施例で具体的に示すように、Ln, (Al, Ga,),On:Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm) 蛍光体の原料物質であるLn、Al、Ga、Reの各化合物を適量使用し、これらを中性又は還元性 雰囲気で焼成することにより、Gaの固溶量の比が40%~80%であり、酸素原子の一部が抜けて酸素欠陥が生じた蛍光体であるLn, (Al, Ga,),Once Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.4~0.8、y=540×10<sup>-1</sup>~3×10<sup>-5</sup>)を得ることができる。この蛍光体は抵抗が小さく、低速電子線用蛍光体として実用的な発光輝度を示す。

【0012】酸素欠陥のない $Ln_1$ ( $A1_{1-1}$   $Ga_1$ ) $_5O_{12}$ : Re(但し、Ln=Y, La, Gd、Re=T45 b, Ce, Eu, Tm)蛍光体は、高電圧、高電流密度で高効率を示すが、蛍光体自体の抵抗が高く、低速電子線ではチャージアップを生じて満足な明るさを得ることができない。しかしながら、本発明の酸素欠陥を有する前記蛍光体によれば、 $Ln_1$  ( $A1_{1-1}$   $Ga_1$ )

50  $_{i}$   $O_{i}$ : Re (但し、Ln=Y, La, Gd、Re=T

b, Ce, Eu, Tm) 蛍光体の発光効率を損なうことなく導電性を付与して抵抗を下げ、低速電子線によって 実用的な発光が得られるようになった。

【0013】このような抵抗の減少は、通常の3価以外に1価を有するGaの固溶量を上述のように設定することにより蛍光体に酸素欠陥が生じやすくなり、発生した不対電子が導電性を向上させるためと考えられる。

# [0014]

# 【実施例】

# (1) 第1 実施例

 $Y_1, O_1, 3.8.5g$ ,  $A1_1, O_1, 1.8.3g$ ,  $Ga_1, O_1, 2.2.5g$ ,  $Tb_1O_1, 3.3g$ をそれぞれ秤量し、エタノール中で分散後乾燥し、さらにこれに $BaF_1$ を0.3mo1/YAG1mo1(Y, A1, Gaの合計1mo1に対するモル数)添加してよく混合した。これをアルミナルツボに充填し、<math>1500で2時間焼成すると、組成式 $Y_1$  ( $A1_{0.1}$   $Ga_{0.1}$ );  $O_{12}$ : T D T

【9015】上記の要領で、図 $1\sim$ 図3に示すように上記式においてX=0から1までの種々の組成の蛍光体を作製し、図4に示すように種々のTbの濃度の蛍光体を作成した。この時、焼成は窒素中の中性雰囲気で行った。

【0016】このようにして得た蛍光体を硝酸で洗浄後、分球乾燥した後、さらにエチルセルロースバインダーをふくむピークルを加えてペーストにし、ITO電極からなるアノード基板上にスクリーン印刷法で塗布し、500℃大気中で焼成してバインダーを除去し、蛍光体塗布アノード基板を作製した。このアノード基板の上にフィラメントおよびグリッドを実装し、アノード基板の上に箱形の容器部を封着して外囲器を構成し、蛍光表示管とした。この蛍光表示管の陽極における蛍光体の発光を観察し、評価した。

【0017】図1はアノード電圧400Vの時のA1/Ga比と輝度の関係を示したものである。図2は同様にA1/Ga比と発光開始電圧との関係を示したものである。図2において発光開始電圧が低くなるということは、蛍光体表面でのチャージアップが低い電圧で解消される事を意味し、すなわち蛍光体自体の抵抗値が小さくなっていることを示す。

【0018】また、この蛍光体の酸素量を調べたところ 図3の様にGa量と共に酸素量の減少がみとめられ、図 2と相関が認められる。これは、Gaは通常の3価以外 に1価を持つため、Gaの固溶により酸素欠陥ができや すくなるため、これが導電性に関与しているものと考えられる。

【0019】以上の結果から、 $Y_1$  ( $A1_1$ ,  $Ga_1$ ),  $O_{11}$ : T b蛍光体の各原料物質を適量使用するとともに、これらを窒素雰囲気で焼成することにより、Gaの

固溶量の比を4.0%~8.0%とすれば、酸素原子の一部が抜けて酸素欠陥が生じた蛍光体である $Y_1$  ( $A.1_{1-1}$   $G.a._1$ ),  $O_{12(1-1)}$ : T.b. (但し、x=0...4~0...  $8...y=5\times10^{-1}$ ~ $3\times10^{-5}$ ) を得ることができ た。この蛍光体は抵抗が小さく、低速電子線用蛍光体として実用的な発光輝度を示す。

# 【0020】(2)第2実施例

同様にしてY, O, の変わりにGd, O, を用い、Gaの固溶量がX=0の試料であるGd, Al, O,: Tb (比較品)と、X=0.45の試料であるGd, (Al, S, S, Ga, S, S), O,: Tb (本実施例)を作製し、それぞれ同様に蛍光表示管にして蛍光体の発光を評価した。結果は比較品の輝度100に対し、本実施例は180の輝度が得られ、発光開始電圧も比較品の200Vに 対し90Vであった。

# 【0021】(3)第3実施例

発光中心をEuとするためEu,  $O_1$  を用い、Gao0間 溶量がX=0の試料である $Y_1$   $A1_5$   $O_{12}$ : Eu (比較品)と、X=0. 45の試料である $Y_1$  ( $A1_{6.55}$  Ga 20 0.65),  $O_{12}$ : Eu (本実施例)を作製し、それぞれ同様に蛍光表示管にして蛍光体の発光を評価した。なお、Euの濃度は3 mo 1%/Yとした。結果は比較品の輝度100に対して本実施例は170の赤色の輝度が得られ、発光開始電圧も比較品の200 Vに対し100 Vで25 あった。

【0022】本発明の各実施例ではフラックスにBaF ,を用いたが、本実施例ではSrF,を使用することも できる。また、低速電子線で使用する場合は、蛍光体の 粒子の最大粒径が6μm以下が好ましく、このための合 30 成条件としては、昇温レートは10℃/minから20 ℃/min、ピークホールド時間は2時間以下が好まし

# 【0023】(4)第4実施例

図4に示すように、第1実施例における組成のTb濃度 を0.2mol%/Yから10mol%/Yの範囲でかえた複数種類の試料を作製した。同様にして評価したところ、図4に示すようにTb濃度の最適値が存在することがわかった。各試料の中の最大輝度を100とした場合、輝度80以上となるTbの濃度を最適値と考えれば、Tbの最適濃度は0.5~4.5mol%/Yである。この値は通常言われている高速電子線用の場合に比べて低い濃度範囲である。これは低速電子線の場合は励起電流密度が高く、高速の100倍以上(数mA/cm以上)になるため、Tb濃度が高いと高電流密度化励 起下では発光中心間でのエネルギーの散逸が大きくなる

【0024】(5) その他の実施例

ためと考えられる。

Y, O<sub>1</sub> 又はG d<sub>1</sub> O<sub>1</sub> の代わりにL a<sub>1</sub> O<sub>1</sub> を使用し、発光中心としてTbやEuの代わりにCe又はTm を用い、上述した各実施例と実質的に同様の手順を行っ

た。その結果、前記実施例と実質的に同様の効果を備えた酸素欠陥を有する低抵抗の蛍光体を合成することができた。このような効果を有する蛍光体のGa 量X は、前記実施例と同様に0.4から0.8であり、その時のyは同様に $y=5\times10^{-1}\sim3\times10^{-5}$ となった。また、以上説明した各物質を適宜組み合わせて蛍光体を合成した場合にも、X, Y が同様の条件である場合において、前記実施例と同様の効果を備えた蛍光体が得られた。

【0025】また、前記各実施例においては、原料物質の焼成を $N_1$ の中性雰囲気で行ったが、還元性雰囲気で行ってもよい。還元性雰囲気を得るには、 $N_1$ に $H_1$ を1%混合する方法や、原料物質中にカーボンを1%程度混合しておく等の方法がある。いずれの方法でも、中性雰囲気の場合と同様の結果が得られることが実験の結果判明した。

【0026】以上説明した(1)~(5)の実施例から、一般にL $\mathbf{n}$ , (A $\mathbf{1}$ ), G $\mathbf{a}$ , ), O $\mathbf{n}$ ( $\mathbf{n}$ ), R e (但し、L $\mathbf{n}$ =Y, L $\mathbf{a}$ , Gd、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0.4~0.8、y=5×10<sup>-1</sup>~3×10<sup>-1</sup>)で表される蛍光体によれば、抵抗が低いため

に低速電子線の射突によって高い輝度が得られることが 実証された。

[0027]

【発明の効果】本発明の蛍光体 $L_{n_1}$  ( $A_{1-1}$  G 05  $a_1$ ),  $O_{12(1-j)}$ : Re (但し、 $L_{n}=Y$ ,  $L_{a}$ , G d、Re=Tb, Ce, Eu, Tm、x=0. 4 $\sim$ 0. 8、 $y=5\times10^{-1}\sim3\times10^{-5}$ ) によれば、抵抗が低く、低速電子線によって良好な輝度特性で発光するという効果が得られる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例におけるA1/Ga比と輝度の関係を示した図である。

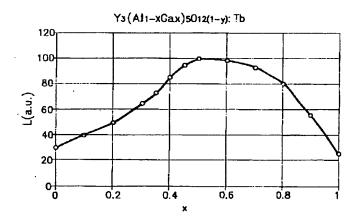
【図2】本発明の実施例におけるA1/Ga比と発光開始電圧の関係を示した図である。

15 【図3】本発明の実施例におけるA1/Ga比と酸素量 の減少の関係を示した図である。

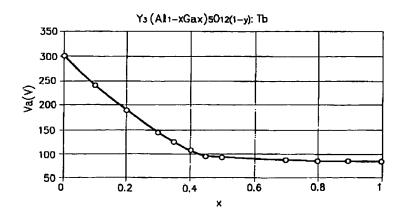
【図4】本発明の実施例において、Y1molに対して Tbが何mol置換しているかを示す値と、当該蛍光体 の相対発光輝度との関係を示した図である。

20

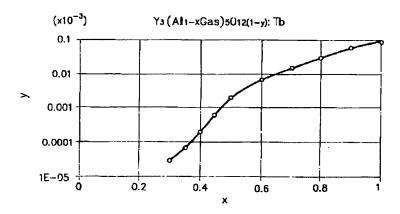
【図1】



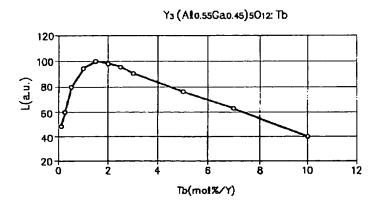
【図2】



{図3}



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 山元 明 東京都杉並区永福 3 - 23 - 3 (72)発明者 須田 順子 東京都府中市分梅町 5 - 14 - 16